Also published as:

**E** JP2677871 (B2)

# PRODUCTION OF QUARTZ-BASED DOPED GLASS

Publication number: JP3050130 (A) Publication date:

1991-03-04

Inventor(s):

**OIBE AKIRA** 

Applicant(s):

FURUKAWA ELECTRIC CO LTD

Classification:

- international: G02B6/00; C03B8/04; C03B20/00; C03B37/014; G02B6/00;

C03B8/00; C03B20/00; C03B37/014; (IPC1-7): C03B20/00;

C03B37/014; G02B6/00

- European:

C03B37/014B4

Application number: JP19890187045 19890719 Priority number(s): JP19890187045 19890719

# Abstract of JP 3050130 (A)

PURPOSE: To render a concn. distribution of a dopant fit for the material of a functional optical fiber by impregnating dopant ions into a base material made of quartz-based porous glass and sintering the base material after heating in a specified atmosphere. CONSTITUTION:A base material made of quartz-based porous glass is immersed in a soln. contg. dopant ions to impregnate the dopant ions into the base material. This base material is dried and heated in a reducing atmosphere contg. one or more kinds of gaseous halogen compds. selected among chlorine and bromine compds. or in an oxygen-free atmosphere contg. the gaseous halogen compds, to stabilize the dopant. The base material is then sintered.

Data supplied from the esp@cenet database — Worldwide

⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

#### 平3-50130 ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

⑤Int. Cl. ⁵

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)3月4日

20/00 37/014 C 03 B

G 02 B 6/00

Z A 3 5 6

> 審査請求 未諳求 請求項の数 1 (全5頁)

図発明の名称

石英系ドープトガラスの製造方法

願 平1-187045 ②特

願 平1(1989)7月19日 ②出

⑫発 明者 部

東京都千代田区丸の内2丁目6番1号 古河電気工業株式

会社内

古河電気工業株式会社 勿出 顋

東京都千代田区丸の内2丁目6番1号

何代 理 人 弁理士 齋 藤· 義 雄

1 発明の名称 石英系ドープトガラスの製造方法

2 特許請求の範囲

石英系多孔質ガラス製の卧材をドーパントイオ ン溶散に提張してその母材中にドーパントイオン を含扱させるドープ工程と、該ドープ工程後の母 材を乾燥する乾燥工程と、祛乾燥工程校の母材を 焼結する焼結工程とを備えた石英系ドープトガラ スの製造方法において、上記乾燥工程を終えた後 から上記焼結工程を終えるまでの間、塩素系、臭 深系のうちの一種以上のハロゲン化合物ガスを含 む還元性雰囲気内、または、塩楽系、臭楽系のう ちの一種以上のハロゲン化合物ガスを含む無酸薬 雰囲気内で上記母材を加熱処理する加熱処理工程 が介在されていることを特徴とする石英系ドープ トガラスの製造方法。

3 発明の詳細な説明

「産業上の利用分野」

本発明は竹桜、エレクトロニクス、エネルギ、

医療などの技術分野で用いられる石英系ドープト ガラスの製造技術に関し、特に、機能性光ファイ パの素材に適した石英系ドープトガラスを製造す ることのできる技術に係るものである。

# 『従来の技術』

光機能性ガラスの研究開発にともない、希土類 元素をコアに含む機能性光ファイバが提供されて おり、これの応用に関する研究報告が、すでにな されている。

ちなみに、希土類イオンの電子準位間の誘導放 出による光増幅を利用したものとして、レーザ ファイバ、ファイバ型光増幅器が下記の文献によ

[希土類ファイバレーザに関する文献]

C.J.Koester and E.Snitzer :

Appl.Opt., 3, 1182 (1964).

S.B.Pooie et al.:

Electron. Lett., 21, P. 738 (1985).

[光増幅器に関する文献]

R. J. Mears et al. :

Electron. Lett., 23, P.1026 (1987). E.Desurvire et al.:

Opt. Lett., 12, 888 (1987).

[分布型温度センサに関する文献]

M.C.Farries et al.:

Electron. Lett., 22, P.418 (1986). [放射線センサに関する文献]

K. Imamura et al.:

Proceedings of SPIE, 787, P.62 (1987). 石英系光ファイバ母材に希土類元素をドープする方法として溶液含浸法があり、これは、Soot Impregnation, Solution, Molecular Stuffingとも呼ばれている。

かかる溶液含役法では、スート、キセロゲルな「 どの多孔質体にドーパントイオンを含む溶液を含 役させた後、これを乾燥、焼詰してドープトガラ スを得る。

Electron. Lett., 21, P.737 (1985).
[VAD気相ドープ法に関する文献]

清水ほか:昭和61年通信学会全国大会予稿集

講演番号 1138, P.4-309

しかし、近年では、MCVD法についても、つぎの文献がみられる。

J.E.T. Townsend et al.:

Electron. Lett., 23, P.329 (1987).
B.J.Ainslie et al.:

Nater. Lett., 8, P.139 (1988).

これらの阿論文では、火炎温度を下げてスート 状の多孔質コアガラス層を堆積させた後、これに 希土類イオン溶液を含扱させる技術が報告されて おり、気和ドープ法を用いない理由として、0.09 molk以上の高濃度ドープがむずかしいこと、ドー プ両を一定に保持する上で非常に特密な制御が要 次されること、二種類以上の希土類元素のドープ 能力に限界があること等をあげている。

その他、例外的に、気相の希土類有機キレートを用いて5wt%以上のEr、Ybをドープする技術が特

この種の手法は古くからあり、光ファイバプロセスへの応用も下記の文献にて報告されている。
P.C. Schults:

J. Amer. Ceram. SOc., 57, P. 309 (1974).
この先行技術の場合、外付け法で作製したスートにFe. Crなどの3dー選移金属元素をドープしていたが、その後、希土類元素のドープにも適用されるようになった。

ドーパントを含役させるための多孔質ガラスの 合成は、通常のVAD法、ゾルゲル法によっても 可能である。

溶液含浸法以外には、下記の文献に示されたプラズマ法、MCVD法、VAD気相ドープ法のごとく、気相の希土知塩化物を用いる方法も採用されている。

[プラズマ法に関する文献]

K.Arai et al.:

J. Appl. Phys., 59, P.3430 (1986). [MCVD法に関する文献]

S.B.Pooie et al.:

関図83-280835 号公银に関示されているが、これの原料が高価であることから、一般的には溶液含
投法が主流となっている。

「苑明が解決しようとする課題」

本発明に関連するドープ方法の実験において、 VAD法による石英系多孔質ガラスを用い、溶液 合模法と気相ドープ法とを比較したところ、溶液 合模法の場合は、既述の文献で報告されている通 り、つぎのような長所を確認することができた。

- 1) 比較的高濃度の希土類ドープが可能である。
- 2) 手法が簡単でドープ量の再現性がよい。
- 3) 光ファイバ及さ方向にわたるドーパント濃度のパラッキが少ない。
- 4) 二種類以上の元素を共ドープする場合でも、 容易に濃度比を制御することができる。
- 5) 既製の光ファイバ母材製道装置をそのまま使 用することができる。
- 6) 不純物の混入も無視できるレベルに留まる。 これし、溶液含役法には、つぎのような問題点 もみられる。

すなわち、溶液合役法によるとき、母材 (石英系多孔質ガラス) の径方向におけるドーパント濃度率分布が凹形になってしまい、高濃度ドープした母材の場合は、その外周部に結晶化が生じ、ときには、クラックが発生することもある。

換書すると、透明ガラスとして得られる母材中 心におけるドーパント濃度は、ドーパント元素の ガラス中への容解度で決定される上限値に達しない。

導被光の強度分布が、コア中心で大きく、外周部へ向かうほど小さくなる単一モード光ファイバの場合は、希土類元素などのドーパントと光との相互作用が母材中心において最も大きいこと、したがって、コア内のドーパント 浸度が均一ないし凸型であることが望ましく、上記のごとき凹形成折率分布では、実効的に作用する濃度が低い。

もちろん、母材の結晶化部分を化学エッチング (エッチャント:フッ酸と硝酸との混合液)、機 械研削などで除去すればよいが、前者の場合は長 時間を要するので生産性が低下し、後者の場合は 母材内部にまでクラックを進行させ、良品の歩留 りを低下させる。

本免明はこのような技術的課題に鑑み、ドープ 手段たる溶液含模法の長所をそのまま残し、短所 のみを解消することのことのできる石炭系ドープ トガラスの製造方法を提供しようとするものであ る。

### 『課題を解決するための手段』

本発明は所期の目的を達成するため、石英系多孔質ガラス製の母材をドーパントイオンを含役させるドープ工程をの母材を必要するを発表するには、はドープ工程をの母材を免費するを発生を動えた石英系を含む機工程を動えた石英系である。 結工程と、はを機工程をの母材を焼結する焼結工程とを輸えた石英系ドープトガラスのら上記を焼工程を終えたたみまでの間、塩素系、臭素系のうちの一種以上のハロゲン化合物ガスを含む無除素が囲気では、上記母材を加熱処理する加熱処理工程が介在され

ていることを特徴とする。

# 「作用」

本発明方法の場合、ドープ工程、乾燥工程、加 熱処理工程、焼結工程を介して石茨系ドープトガ ラスが製造される。

ドープ工程のとき、ドーパントイオンを含む溶 液に多孔質ガラス製の母材を投資する。

多孔質ガラス田材としては、たとえば、VAD 法を介して作製された格状のもの用い、ドーパン トイオンを含む溶液としては、たとえば、Er、Nd のごとき希土類ドーパントイオンを含むものを用 いる。

かかる溶液に投資された日材中には、その気孔 よりドーパントイオンが投通する。

乾燥工程のとき、ドーパントイオンを含む溶液 が含砂した母材から、溶剤(溶媒)たる液体を蒸 発させて、溶質たるドーパントイオンを母材に定 着させる。

乾燥を終えた母材は、これを酸素雰囲気中で加 熱処理し、ドーパントを酸化 (二安定化) させて もよい.

この際の加熱処理により、VAD法の母材では 径方向のドーパント濃度分布が凹形になる。

これは、VAD法による多孔質ガラス母材の一般的傾向として、その多孔質構造が径方向に不均質で中心部よりも外周部の気孔率が大きく、ドーパントの含程量が中心部よりも外周部が多いからである。

他の一因として、乾燥工程のとき、相対的に乾燥の遅い中心部から乾燥の速い外周部へと溶液が、拡散することが考えられる。

乾燥工程技は、田材の加熱処理工程、焼結工程をとる。

その一例として、SOC12を含み、酸素を含まない雰囲気内で乾燥取材を加熱処理した後、当該母材を完全焼結し、その他例として、SOC12、Heを含む雰囲気内で乾燥母材を加熱処理すると同時に焼結する。

上記の処理を受けた母材の場合、径方向におけるドーパント濃度分布すなわち屈折率分布が、ほ

ぼ均一になるか凸形になる。

その理由として、ドーパントがErの場合、次式の反応により酸化、定着したErの一部が再び塩化物となって揮散するとき、母材の外周部(表面に近い部分)ほど、かかる反応が優先的に起きると考えられる。

Er203 + 3SOC12 + 2ErC13 + 3SO2

もちろん、この場合、ErCl; を揮散させることのできる蒸気圧をもつ処理温度(約 800℃以上)が必要である。

上述した加熱処理工程は、Er以外の希土類元素をドーパントとする場合も当然有効であり、さらに、希土類元素以外の過移金属元素ドーパント、屈折事制御用ドーパントであって気相法による添加が困難なもの、たとえば、AI、アルカリ金属、アルカリ土類金属元素などをドーパントとする場合も有効である。

所要のドーパントを含禄させる多孔質ガラス製の母材も、VAD法のほか、外付け法、ゾルゲル 法によるものを採用することができる。

スから機能性光ファイバを製造するときは、たとえば、当該ドープトガラスをコアガラスとして、 その外周に外付け法を介してクラッドガラス層を 形成し、しかる後、これを周知の加熱延伸手段に より繰引さする。

### 『実 施 例』

本発明方法のより具体的な実施例を説明する。 石英系多孔質ガラス製の母材として、VAD法 を介して作製された平均嵩密度0.57g/cm²の純石 英組成の稼状スートを用いた。

ドープ工程のとき、Er、Ybの塩化物を溶解した メチルアルコール溶液内に、上記母材を 6 時間投 し、その母材中にEr、Ybのドーパントイオンを含 扱させた。

溶液中のEr、Ybイオンの資度は、Er:0.36wt%、 Yb:3.7wt% である。

乾燥工程のとき、含扱後の母材から溶媒を蒸発 させてその母材を乾燥し、その乾燥工程に引き焼 き、約950 ℃の酸素気流中で当該母材を加熱処理 して、母材中のEr、Ybを酸化し、これらEr、Ybを 上述した加熱処理雰囲気の処理ガス、すなわち SOCIz の最適分圧値は、ドーパントの種類、含有 量、母材の嵩密度、処理温度、処理時間などによ り異なるので、これらをパラーメータにして、そ の最適分圧値を設定すればよい。

他の処理ガスとして、Cl2 、SO2 Cl2、SOB12 などを採用した場合でも、上記に準じた効果が得られるが、これら処理ガスの場合は、SOC12 よりも 還元力が弱いので、母材外周部のドーパントを十分揮散させるためには、そのガス分圧を高くしなければならない。

しかし、母材の加熱処理と抗結とを同時に行なうとき、Heに対するこれらのガス分圧が高くなるほど、抗結後のガラスに気泡が残留しやすい問題があり、しかも、光ファイバの製造に用いられる高純度のCl<sub>2</sub> は、SOCl<sub>2</sub> に比べ、かなり高価である。

したがって、既述の加熱処理工程は、SOCIaを 合む無酸実雰囲気内で実施するのが有利である。

このようにして製造された石英系ドープトガラ

母材に定着させた。

その後、母材の加熱処理工程と焼結工程とを同時に実施すべく、中心温度1450℃の電気炉内において、母材を2mm/min の速度で下降させながら、 当該母材を加熱処理すると同時に焼結した。

このときの電気炉内の雰囲気は、HeとSOC1<sub>7</sub>(パブリングガス: He) とで形成し、炉内の全ガス圧を約1気圧(760Torr)、これに対するSOC1<sub>2</sub>のガス分圧を4.4Torrに設定した。

これら各工程から得られた核状の焼結ガラス、 すなわち、石英系ドープトガラスを発光分析した ところ、そのガラス中のEr確度は0.078wt%、Yb濃 度は0.34wt% であった。多孔質ガラス母材中に含 役されたドーパント濃度に対する焼結ガラスのEr 濃度、Yb濃度の割合すなわち残留率は、それぞれ Er=21%、Yb=24%であった。

さらに、上記焼結ガラスにつき、二次イオン質 量分析機、X線マイクロアナライザにかけて、そ の径方向にわたるドーパント濃度の分布を測定し たところ、Er、Ybは、第1図に示すごとく、ほぼ 均一、 やや凸形の分布形状を呈し、 結晶化は殆ど みられなかった。

上記石英系ドープトガラス(祐状焼結ガラス)の外周に、外付け法を介してファ楽ドープトシリカからなるクラッドガラス層を形成し、その後、当該棒状ガラスを加熱延伸して、コア径 7.5μョ Φ、外径 125μョ Φの光ファイバを難なく作製することができた。

この光ファイバの最低損失値は、被長1.2 μm において20dB/km であり、したがって、結晶化に よる損失増は殆どないといえる。

比較のため、前記と同様の多孔質ガラス母材を 用い、前記と同様の各工程にて石英系ドープトガ ラス(棒状焼結ガラス)を作製するとき、同時に 実施する加熱処理工程、焼結工程の雰囲気を下記 のように設定した。

#### 比較例1

雰囲気:He+SOC1,(0:パブリング) SOC1;分圧=8.0Torr 0:分圧=36Torr

なかった。

## 『発明の効果』

以上設明した通り、本発明方法によるときは、 既知のドープ工程、乾燥工程、焼結工程を介して 石英系ドープトガラスを製造するとき、所定の加 熱処理工程を所定の段階で実施するから、機能性 光ファイバの薬材に適したドーパント濃度分布を もつ石英系ドープトガラスが、表面の結晶化、ク ラックなどの製造不良をともなうことなしに、歩 切まりよく得られる。

### 4 図面の簡単な説明

第1図は本発明方法の一実施例において製造された石英系ドープトガラスのドーパント濃度の分布図、第2図は本発明方法の比較例において製造された石英系ドープトガラスのドーパント濃度の分布図である。

代理人 弁理士 斉 醛 発 雄

比較例2

雰囲気: He+Clz

Cl2分圧=76Torr

比較例3

雰囲気: He+Cl2+O2

Cl2分圧-36Torr

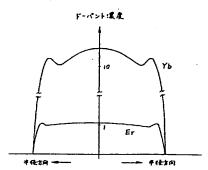
02分圧=36Torr

これら比較例で得られた石英系ドープトガラス (棒状焼結ガラス)につき、そのドーパント湿度 の分布を前記と何様に測定したところ、第2図に 示すごとく、Er、Tbが凹形の分布形状を呈してお り、ガラスの中心部、外周部におけるEr、Ybの濃 度差が、いずれも2~3倍にもなっていた。

しかも、ガラスの表面が基だしく結晶化し、クラックが生じていたので、光ファイバの母材として実用することができなかった。

なお、各比較例において、焼結ガラスの透明ガラス化した部分を既述の測定手段で分析したところ、Er、Ybの残留率は、比較例相互で多少の差異はみられたが20~30%であり、前記実施例と大差

第 1 図



第 2 國

